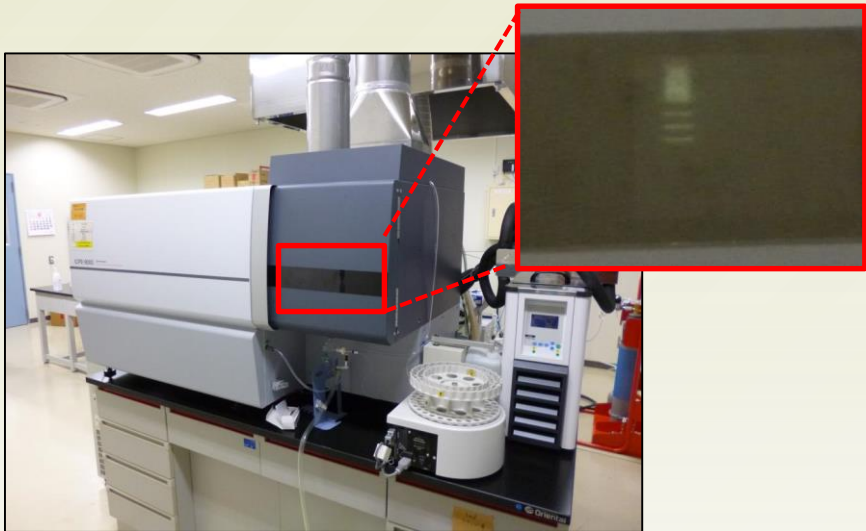
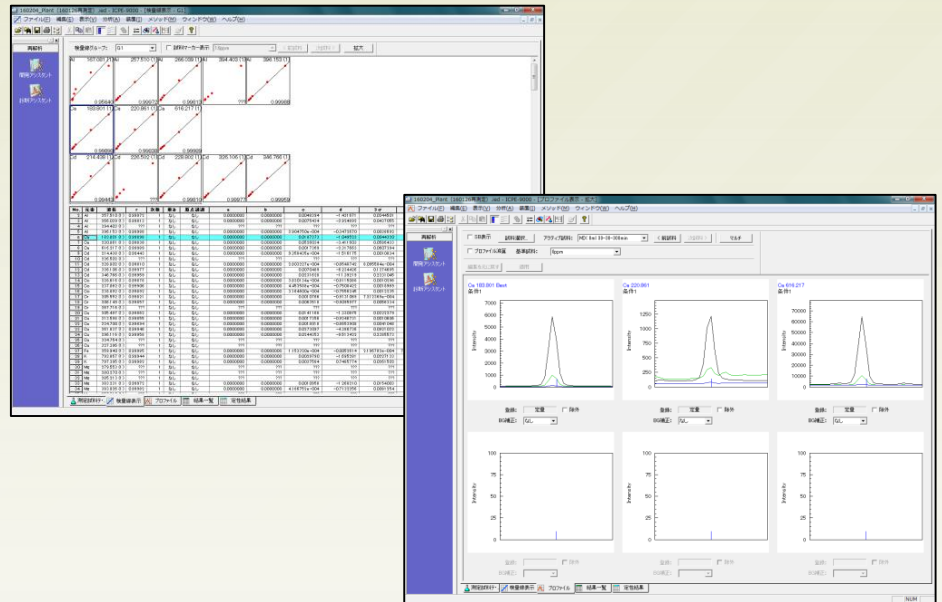


# ICP発光分析装置(ICP-AES) 機器講習会



ICPE9000(島津製作所)



ICP発光分析装置の機器講習会を開催します。  
これからICP発光分析装置の使用を検討されている方は、是非ご参加ください。

日時：2019年**11月18日(月)** **14:40~16:00頃**

場所：理系複合棟 311室

機種：ICPE9000 (島津製作所)

[http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/?page\\_id=53](http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/?page_id=53) (分析機器一覧)

講師：泉水 仁 (研究基盤センター)

内容：原理説明と機器の使用方法等

※ 測定及び解析方法の詳細は、実際に使用する際に教えます。

定員：8名

※ 定員に達し次第、受付を終了します。

## 申し込み方法



予約QRコードもしくは**ホームページ**から

ホームページからの申込の締切りは、

**11月15日(金) 15:00まで**

[http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/?page\\_id=100](http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/?page_id=100)

## 問い合わせ先

研究基盤センター事務室 (理系複合棟307号室) 泉水 仁

TEL:895-8967 E-mail:[irc@lab.u-ryukyu.ac.jp](mailto:irc@lab.u-ryukyu.ac.jp) HP: <http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/>